



GEM

Groupe c de la Matière Con

PROFILOMÈTRE

Profilomètre DEKTAK 8 (Bruker).

Année d'acquisition 2006.

Le profilomètre à contact DEKTAK 8 permet principalement d'effectuer des mesures 2D (épaisseur de films minces, hauteur de marche d'échantillons processés, profondeur de cratères SIMS etc...).

Il est également possible d'obtenir des cartographies 3D de la surface d'un échantillon pour en mesurer ou contrôler la rugosité.

Les points clefs :

3 gammes de mesure verticale (+ -) : 3,25 μm / 32 μm / 130 μm

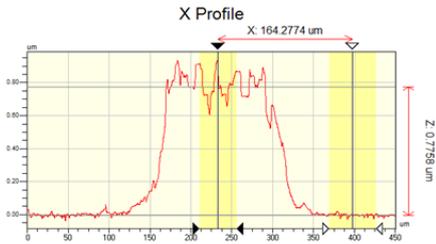
résolution verticale : 0.1 nm sur la gamme + - 3,25 μm

longueur de scan : de 50 μm à 100 mm

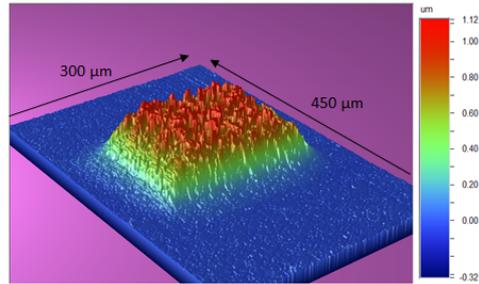
stylets disponibles : 0,2 μm / 2,5 μm / 12,5 μm de rayon de courbure de la pointe

force d'appui : de 0.03 à 15 mg

Réservé à un usage interne au GEMaC.



Mesure de la hauteur de marche d'un dépôt métallique réalisé sur un échantillon plan poli



Etude des tous premiers stades de la croissance d'une île flottante obtenue selon les principes de la cuisine moléculaire